**Nazwa przedmiotu:**

Statyka, stateczność i drgania konstrukcji powłokowych

**Koordynator przedmiotu:**

prof. dr hab. inż. Tomasz Zagrajek

**Status przedmiotu:**

Fakultatywny dowolnego wyboru

**Poziom kształcenia:**

Studia II stopnia

**Program:**

Mechanika i Budowa Maszyn

**Grupa przedmiotów:**

Obieralne

**Kod przedmiotu:**

ML.NS750

**Semestr nominalny:**

2 / rok ak. 2017/2018

**Liczba punktów ECTS:**

3

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

1. Liczba godzin kontaktowych - 47, w tym:
a) wykład - 30 godz.;
b) ćwiczenia laboratoryjne - 15 godz.;
c) konsultacje - 2 godz.
2. Praca własna - 40 godz. w tym:
a) zadania domowe - 15 godz.
b) przygotowanie do kolokwiów - 15 godz.
c) przygotowanie do laboratoriów - 10 godz.
Razem - 87 godzin.

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

2 punkty ECTS - liczba godzin kontaktowych - 47, w tym:
a) wykład - 30 godz.;
b) ćwiczenia laboratoryjne - 15 godz.;
c) konsultacje - 2 godz.

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

2 punkty ECTS - 57 godzin, w tym:
a) ćwiczenia laboratoryjne - 15 godz.;
b) konsultacje - 2 godz.
c) zadania domowe - 15 godz.
d) przygotowanie do kolokwiów - 15 godz.
e) przygotowanie do laboratoriów - 10 godz.

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład: | 30h |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

**Wymagania wstępne:**

NK342 - Metoda elementów skończonych 1 (MES1), ZNK427 - Wytrzymałość konstrukcji 2 (WK2).

**Limit liczby studentów:**

15

**Cel przedmiotu:**

Budowa modeli matematycznych złożonych konstrukcji powłokowych z uwzględnieniem niezbędnych uproszczeń. Samodzielne analizy statyki, statecznośći i drgań typowych konstrukcji powłokowych za pomocą metod analitycznych i metody elementów skończonych (MES).

**Treści kształcenia:**

Struktura konstrukcji cienkościennych, wprowadzanie obciążeń zewnętrznych ( wręgi, podłużnice, płaszcz) modele matematyczne. Nieliniowa (duże deformacje) techniczna teoria powłok o małej wyniosłości: przemieszczenia, odkształcenia, naprężenia, przemieszczeniowe dynamiczne równania równowagi, mieszane dynamiczne równania równowagi, warunki brzegowe. Równania stateczności płyt i powłok o małej wyniosłości (twierdzenie Lapunowa) , obciążenie krytyczne. Małe i duże ugięcia płyt prostokątnych i powłok walcowych , rozwiązania analityczne ścisłe i przybliżone ( Galerkina, Ritza, kolokacji). Obciążenia krytyczne ściskanych, ścinanych, skręcanych płyt prostokątnych i powłok walcowych, rozwiązania analityczne ścisłe i przybliżone ( energetyczna). Dragania w tym drgania własne płyt i powłok. Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy struktur cienkościennych - ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem systemu ANSYS: wprowadzenie siły skupionej w powłokę stożkową, statyka tylnej części kadłuba śmigłowca rola wręg i podłużnic, stateczność płyt prostokątnych i powłok walcowych, stożkowych ściskanych, ścinanych, skręcanych, praca po utracie stateczności, duże ugięcia (analiza nieliniowa) płyt i powłok. Drgania płyt prostakątnych i powłok walcowych wzmacnionych wregami i podłużnicami.

**Metody oceny:**

2 kolokwia (teoretyczne i zadaniowe), praca studenta w ramach ćwiczeń laboratoryjnych, zadania domowe - analiza MES typowej konstrukcji powłokowej.

**Egzamin:**

nie

**Literatura:**

1. Bijak-Żochowski M., Jaworski A., Krzesiński G., Zagrajek T.: Mechanika Materiałów i Konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006.
2. Brzoska Z.: Wytrzymałość Materiałów, PWN, Warszawa, 1979.
3. Brzoska Z.: Statyka i Stateczność Konstrukcji Prętowych i Cienkościennych, PWN, Warszawa, 1979.
Dodatkowa literatura:
1.Zagrajek T.,Krzesiński G., Marek P. : Metoda Elementów Skończonych w Mechanice Konstrukcji - Ćwiczenia z zastosowaniem systemu ANSYS, Oficyna Wydawnicz Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.
2. Pozycje literaturowe z zakresu metody elementów skończonych dotyczące elementów powłokowych.

**Witryna www przedmiotu:**

-

**Uwagi:**

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Charakterystyka ML.NS750\_W1:**

Zna strukturę konstrukcji powłokowych, założenia technicznej teorii powłok o małej wyniosłości oraz jakościowo równania opisujące przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia z uwzględnieniem dużych deformacji.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium teoretycznego.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_W02

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_W1:**

Zna strukturę konstrukcji powłokowych, założenia technicznej teorii powłok o małej wyniosłości oraz jakościowo równania opisujące przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia z uwzględnieniem dużych deformacji.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium teoretycznego.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_W07

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_W2:**

Ma podstawową wiedzę o metodach analitycznych służących wyznaczania przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w prostych płytach prostokątnych, powłokach walcowych oraz o metodzie elementów skończonych pozwalającej rozwiązywać złożone przypadki konstrukcji powłokowych.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium zadaniowego i pracy studenta w ramach laboratorium MES-ANSYS.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_W02

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_W2:**

Ma podstawową wiedzę o metodach analitycznych służących wyznaczania przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w prostych płytach prostokątnych, powłokach walcowych oraz o metodzie elementów skończonych pozwalającej rozwiązywać złożone przypadki konstrukcji powłokowych.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium zadaniowego i pracy studenta w ramach laboratorium MES-ANSYS.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_W07

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_W3:**

Zna podstawowe pojęcia oraz jakościowo równania służące do określenia obciążeń krytycznych i częstości drgań własnych i wymuszonych w strukturach powłokowych.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium teoretycznego.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_W02

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_W3:**

Zna podstawowe pojęcia oraz jakościowo równania służące do określenia obciążeń krytycznych i częstości drgań własnych i wymuszonych w strukturach powłokowych.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium teoretycznego.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_W07

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_W4:**

Ma podstawową wiedzę o metodach analitycznych służących do wyznaczania obciążeń krytycznych i częstości drgań własnych dla prostych płyt prostokątnych, powłok walcowych ściskanych, skręcanych i ścinanych oraz metodzie energetycznej i elementów skończonych pozwalających określać obciążenia krytyczne i częstości drgań własnych dla złożonych struktur.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium zadaniowego i pracy studenta w ramach laboratorium MES-ANSYS, ocena zadań domowych.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_W02

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_W4:**

Ma podstawową wiedzę o metodach analitycznych służących do wyznaczania obciążeń krytycznych i częstości drgań własnych dla prostych płyt prostokątnych, powłok walcowych ściskanych, skręcanych i ścinanych oraz metodzie energetycznej i elementów skończonych pozwalających określać obciążenia krytyczne i częstości drgań własnych dla złożonych struktur.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium zadaniowego i pracy studenta w ramach laboratorium MES-ANSYS, ocena zadań domowych.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_W07

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Charakterystyka ML.NS750\_U1:**

Potrafi zbudować proste modele matematyczne rzeczywistych struktur powłokowych.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium zadaniowego i pracy studenta w ramach laboratorium MES-ANSYS, ocena zadań domowych.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_U10

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_U1:**

Potrafi zbudować proste modele matematyczne rzeczywistych struktur powłokowych.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium zadaniowego i pracy studenta w ramach laboratorium MES-ANSYS, ocena zadań domowych.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_U11

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_U1:**

Potrafi zbudować proste modele matematyczne rzeczywistych struktur powłokowych.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium zadaniowego i pracy studenta w ramach laboratorium MES-ANSYS, ocena zadań domowych.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_U13

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_U2:**

Potrafi wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia, naprężenia dla prostych obciążeń w płytach prostokątnych, powłokach walcowych rozwiązując różniczkowe równania równowagi(ruchu) w sposób ścisły lub przybliżony (np. metody kolokacji, Galerkina, Ritza) korzystając z podręczników.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium zadaniowego.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_U10

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_U2:**

Potrafi wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia, naprężenia dla prostych obciążeń w płytach prostokątnych, powłokach walcowych rozwiązując różniczkowe równania równowagi(ruchu) w sposób ścisły lub przybliżony (np. metody kolokacji, Galerkina, Ritza) korzystając z podręczników.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium zadaniowego.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_U13

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_U3:**

Potrafi wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia, naprężenia w niezbyt złożonych konstrukcjach powłokowych za pomocą metody elementów skończonych korzystając z systemu ANSYS.

Weryfikacja:

Na podstawie wykonywanych zadań na laboratorium MES-ANSYS.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_U10

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_U3:**

Potrafi wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia, naprężenia w niezbyt złożonych konstrukcjach powłokowych za pomocą metody elementów skończonych korzystając z systemu ANSYS.

Weryfikacja:

Na podstawie wykonywanych zadań na laboratorium MES-ANSYS.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_U13

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_U4:**

Potrafi wyznaczyć obciążenia krytyczne i częstości drgań własnych dla płyt prostokątnych, powłok walcowych ściskanych, ścinanych i skręcanych rozwiązując różniczkowe równania w sposób ścisły lub przybliżony (metoda energetyczna) korzystając z podręczników.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium zadaniowego.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_U10

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_U4:**

Potrafi wyznaczyć obciążenia krytyczne i częstości drgań własnych dla płyt prostokątnych, powłok walcowych ściskanych, ścinanych i skręcanych rozwiązując różniczkowe równania w sposób ścisły lub przybliżony (metoda energetyczna) korzystając z podręczników.

Weryfikacja:

Na podstawie kolokwium zadaniowego.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_U13

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_U5:**

Potrafi wyznaczyć obciążenia krytyczne oraz częstości drgań własnych niezbyt złożonych konstrukcjach cienkościennych za pomocą metody elementów skończonych korzystając z systemu ANSYS.

Weryfikacja:

Na podstawie wykonywanych zadań na laboratorium MES-ANSYS.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_U10

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka ML.NS750\_U5:**

Potrafi wyznaczyć obciążenia krytyczne oraz częstości drgań własnych niezbyt złożonych konstrukcjach cienkościennych za pomocą metody elementów skończonych korzystając z systemu ANSYS.

Weryfikacja:

Na podstawie wykonywanych zadań na laboratorium MES-ANSYS.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** MiBM2\_U13

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**